Université A. MIRA - Béjaïa Faculté des Sciences Exactes Département de Chimie



Mémoire deMaster

Présenté par :

- TALIT Kahina
- YOUSFI Nassira

En vue de l'obtention du diplôme de Master en Chimie Spécialité : Chimie des matériaux

Thème :

Caractérisation optique des couches minces de ZnSe dopé Fer

Soutenu le : 08/07/2019

Devant le jury composé de :

Nom⪻énom	Département d'affiliation	Qualité
M ^{me} AIT-AHMED Nadia	Chimie	Présidente
M ^{me} MEDDOURI Melaaz	Chimie	Examinatrice
M ^{me} TOUATI-TALANTIKITE Djahida	Chimie	Encadreur
M ^{me} KHALFI Roumaissa	Chimie	Co-encadreur



Nous remercions le « Bon Dieu » le tout puissant de nous avoir donné la force, la patience, la santé et la puissance qui nous ont permis de mener à terme ce modeste travail

Nous tenons à exprimer notre pro6fond gratitude et nos vif remerciement

A M^{me}TOUATI-TATANTIKITE notre promotrice pour avoir accepté de nous encadrer, pour ses conseils avisés, sa compréhension, sa patience et beaucoup d'intérêt afin de réaliser des conditions favorables pour le bon déroulement de ce travail.

aux membres de jury pour avoir accepté de sacrifier une partie de leur temps afin d'évaluer la présente travail :

A Mme AIT AHMED pour l'honneur qu'il nous fait de présider ce jury.

A M^{me} MEDDOURI pour son aide et les marques d'estimes et de sympathie témoignées à notre égard, et pour avoir accepté également d'examiner notre travail.

Je remercie également mon co-encadreur M^{me} KHALFI de ma avoir guide durant notre pratique

Sans oublier mon vif remerciement

Mes remerciements vont également à tous, ceux qui nous a aidée et soutenues, de près ou de loin.

Que Dieu vous accorde, son aide, dans tous vos projets et activités.

Kahina & Nacira



Je dédie ce modeste travail tout d'abord à la mémoire de mon cher père LOUNAS et mon cher frère HAKIM.

A ma très chère MAMAN (fatma)

A mes très chers frères : Ahmed, Karim, Brahim, Kamel.

A mes très chères sœurs : Zahra, Malika, Zahia, Dalila, Djamila, Nadia, Nassira.

A mes belles sœurs et mes neveux et nièces et toute la famille : TALIT et AMRANE

A tout mes amis et amies et tout spécialement à : Bariza, Sabiha, Nawal, Mohammed

A ma binôme Nassira

A toute la promotion chimie des matériaux 2018-2019.

Et à ceux qui sont chers à mes yeux.

Kahina



Je dédie ce modeste travail

Aux êtres les plus chers dans ma vie, mon père et ma mère qui m'ont encouragée et soutenue tout au long de ma vie, et sans qui je n'aurai jamais pu réussir.

A mes chars frères : Khaled, Youcef et Brahim.

A ma famille et mes ami(e)s.

A HARA Menad qui a été toujours à mes côtés.

A tous mes enseignants, pour leurs bienveillances et pour leurs contributions à ma formation.

A toute la promotion chimie des matériaux 2018-2019.

Et à ceux qui sont chers à mes yeux.

NASSIRA

Table des matières

Liste des figures
Liste des tableaux
Introduction générale 1
Chapitre I : étude bibliographique
I.1. Généralités sur les couches minces
I.2. Principe de dépôt des couches minces
I.3. Technique de dépôt des couches minces
I.3.1. Les méthodes physiques
a. Dépôt par pulvérisation cathodique5
b. Dépôt par ablation laser (PLD: Pulsed Laser Deposition)5
c. Epitaxie par jet moléculaire (MBE)6
I.3.2. Les méthodes chimiques
a. Le dépôt chimique en phase vapeur ("Chemical Vapor Deposition" CVD)6
b. Dépôt spray pyrolyse7
c. Dépôt par voie Sol-Gel
I.4. Les semi-conducteurs
I.4.1. Conducteurs
I.4.2. Isolants
I.4.3. Semi-conducteurs
I.5. Différents types des semi-conducteurs10
I.5.1. Semi conducteur pur (intrinsèque)
I.5.2. Semi conducteur extrinsèque (dopé)
a. Semi-conducteur type n11

b. Semi-conducteur type p11
I.6. Le séléniure de zinc (ZnSe) - propriétés et applications
I.6.1. Propriété cristalline
I.6.2. Les propriétés optiques15
a. Absorption
I.6.3. Propriétés électroniques
I.6.4. Propriétés thermiques
I.7. Les applications de sélénium de zinc

Chapitre II : étude expérimentale

II.1. La te	chnique de dépôt par bain chimique (CBD)	. 19
II.	1.1. Historique	. 19
II.	1.2. Principe du dépôt par bain chimique	. 19
II.	1.3. avantages et les inconvénients de CBD	. 20
II.2. Prépa	ration des couches minces de ZnSe et ZnSe dopé fer par la méthode CBD	. 20
Eta	ape A : Préparation de la solution	. 21
Pro	opriétés physique et chimique des produits chimiques utilisés	. 21
Eta	ape B: le substrat	. 23
a.	Le chois de substrat	. 23
b.	Préparation des substrats	. 23
Eta	ape C: Montage expérimental utilisé	. 24
a.	Préparation de ZnSe pur	. 25
Etape d: le	e dopage de ZnSe par le fer	. 25
a.	Le dopage	. 25
b.	Préparation de ZnSe dopé fer	. 25

II.3. Mécanisme réactionnel proposé	
II.4. Techniques de caractérisation	
II. 4.1. La diffraction des rayons X (DRX)	27
II.4.1. Spectroscopie UV-Visible	
II.4.2. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)	
II.4.3. Photoluminescence (PL)	
II.5. Profilométrie	
II.5.1.Principe de fonctionnement	

Chapitre III : résultat et discussion

A. Influence de la composition sur les propriétés optiques des couches minces de ZnSe 34
1. Diffraction des rayons X (DRX)
2. Spectroscopie UV-Visible
3. Profilométrie
4. Analyse Infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR)
5. Spectre d'émission (PL) de film mince de nano composite le ZnSe41
B. Influence de température sur les propriétés optiques des couches minces de ZnSe41
1. Spectroscopie UV-Visible
C. Influence de temps sur les propriétés des couches minces de ZnSe44
1. Spectroscopie UV-Visible
D. Influence du pH sur les propriétés des couches minces de ZnSe45
1. Spectroscopie UV-Visible
Conclusion générale

La liste de figure

Fig. I. 1. Diagramme représentant les différentes techniques de dépôt des couches minces	4
Fig. I. 2. Schéma du principe de la pulvérisation cathodique	5
Fig. I. 3. Schéma de principe d'ablation laser	6
Fig. I. 4.Schéma de principe CVD	7
Fig. I. 5. Schéma de principe de dépôt par spray pyrolyse	7
Fig. I. 6. Schéma de principe de dépôt de films par la voie sol-gel	8
Fig. I. 7. Structure en bandes d'énergie des matériaux ; Isolants, Semi-conducteurs et Métau	x 9
Fig. I. 8. Semi-conducteur intrinsèque à T=0K et à T>0.	.0
Fig. I. 9.Semi-conducteur extrinsèque n et p 1	.2
Fig. I. 10. Structure cristallin de ZnSe ; a : Structure cristallographique « zinc-blende » du ZnSe ; b: structure cristallographique wurzite (hexagonale) du ZnSe 1	.3
Fig. I. 11. Schéma présente l'émission 1	5
Fig. I. 12.Gap direct et indirect 1	.6
Fig. I. 13.Structure de bande du ZnSe 1	.7
Fig. II. 1. Les avantages et les inconvénients de (CBD)2	20
Fig. II. 2. Le montage expérimental utilise2	24
Fig. II.3. a) principe de la diffraction des RX, b) représentation des conditions de Bragg dans un cristal	3 28
Fig. II. 4. Représentation schématique du spectrophotomètre UV-Visible2	29
Fig. II. 5. Spectrophotomètre UV-Visible: (a) l'appareil ;(b) port échantillon2	29
Fig. II. 6. Schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier	\$1
Fig. II. 7. Processus de photoluminescence dans un semi-conducteur à gap direct	32

Fig. II. 8. Principe de mesure de l'épaisseur par un profilométrie
Fig. III.1 . Diffractogrammes des couches minces ZnSe : Fe élaborées par CBD à 1H, 60°C
Fig. III. 2. Spectre de transmittance en fonction de la longueur d'onde ainsi que le gap
optique en fonction de ZnSe: Fe déposé à 60°C et pH=6
Fig. III. 3. la variation du coefficient d'absorption, de l'épaisseur et de l'énergie de gap et en
fonction de la composition
Fig. III. 4. Spectres IR de ZnSe: Fe avec à pH=6 et à 60°C de différente composition de 0
à10%
Fig. III. 5. Spectre de photoluminescence de film mince du nano composite de ZnSe
Fig. III. 6. spectre de transmittance en fonction de la longueur d'onde ainsi que l'absorbance
en fonction de gap optique pour : a. ZnSe pur ; b. ZnSe : Fe 2% à différente température 42
Fig. III. 7. Spectre de transmittance en fonction de la longueur d'onde ainsi que l'absorbance
en fonction de gap optique pour : a. ZnSe pur ; b. ZnSe : Fe 2% à 30, 60 et 90min44
Fig.III. 8. Spectres de transmittance en fonction de la longueur d'onde de ZnSe : Fe déposée
à 60°C pendant 1h (a) 0% et 2% (b) de déférent pH46

Liste de tableau

Tableau. I. 1. Propriétés des cristaux massifs de ZnSe à température ambiante. (m ₀ est la
masse de l'électron libre = $9.1 \ 10^{-31} \text{ kg}$
Tableau II. 1. les différentes masses pour différent pourcentage
Tableau III.1. Les valeurs de l'angle de diffraction de RX, paramètre de maille et la distance inter rétionlaire
inter reticulaire
Tableau. III. 2. Les valeurs des Transmittances à λ =600nm, de la longueur d'onde
d'absorption et de l'énergie de gap des différentes compositions pour ZnSe : Fe
Tableau. III. 3. Les valeurs de l'épaisseur, du coefficient d'absorption et l'indice de
réfraction, pour ZnSe: Fe à pH=6 et à température égal 60°C pendant 60 minutes
Tableau. III. 4. Identification des fréquences de vibration du film ZnSe
Tableau. III. 5.a. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe pur à pH=6,
pendant une heure à différentes température 60, 70, 80°C
Tableau. III. 5.b. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe: Fe 2%à
pH=6, pendant une heure à différentes température 60, 70, 80°C
Tableau. III. 6. a. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe pur à pH=6
et 60 C pendant 50, 60, 90 minute
Tableau. III. 6.b. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 2% à
pH=6 et 60°C pendant 30, 60, 90min
Tableau III. 7 .a. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 0% à pH=5.5 : 6 et 6.5 et 60°C pendant 60min
Tableau III. 7 .b. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 2% à
pH= 5,5 ; 6 et 6,5 et 60°C pendant 60min

Introduction

Introduction

Les nanomatériaux sont utilisés par l'homme depuis des centaines d'années sans qu'il le sache. La première préparation des nanoparticules dans un laboratoire est réalisée par **Michael Faraday** en 1857 [1]. Pourtant, c'est dans ces dernières décennies que les nanoparticules ont pris beaucoup d'importance. Les scientifiques sont fascinés par les nouvelles propriétés extraordinaires de ces matériaux nano-dimensionnels.

L'élaboration de nanomatériaux semi-conducteurs sous forme de couches minces présente un intérêt majeur dans des domaines d'applications très variés. Les matériaux élaborés sous cette forme possèdent des propriétés physico-chimiques différentes en de nombreux points de celles des matériaux massifs [2-4]. Cette différence est due au confinement quantique.

L'effet de taille des nano semi-conducteurs ouvre la voie à un large domaine d'applications. Ils sont utilisés en optoélectroniques comme les diodes électroluminescentes (LED) [5], en imagerie biologique où les nanoparticules sont utilisées comme des marqueurs fluorescents [6]. Une autre application importante est la photoconversion de l'énergie solaire par l'incorporation de nanoparticules semiconductrices photosensibles qui augmentent considérablement le rendement [7].

Dans cette approche, le séléniure de Zinc est un semi-conducteur binaire de type II-VI à large gap [8]. Par conséquent, il est transparent avec un indice de réfraction important [9] et une bonne transmittance dans le domaine du visible [8,9].

Dans ce travail, nous avons élaboré nos matériaux ZnSe: Fe par les méthodes de dépôt par bain chimique (CBD). Les couches minces ont été déposées sur des substrats en verre. Le présent travail est partagé en trois parties :

La partie théorique est composée d'un seul chapitre des généralités sur les méthodes d'élaboration des couches minces, et sur les semi-conducteurs ainsi des généralités sur les propriétés de séléniure de zinc et leur application.

La partie expérimentale est composée de deux chapitres. Dans le premier, on a illustré les modes opératoires qu'on a utilisé pour synthèse ZnSe: Fe par la méthode CBD, et les méthodes de caractérisation qu'on a utilisé, les spectroscopies, UV-Visible, infrarouge et la photoluminescence. La profilométrie à été utilisé pour déterminer l'épaisseur des couches.

Introduction

Le dernier chapitre englobe l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude ainsi que leur interprétation. On termine enfin par une conclusion qui résume notre démarche de travail ainsi que les principaux résultats obtenus.

Etude

bibliographique

I.1. Généralités sur les couches minces :

Une couche mince est une fine pellicule d'un matériau dépose sur un autre matériau appelle « substrat », dont l'une des dimensions (l'épaisseur) a été fortement réduite de telle sorte qu'elle varie de quelques nm à quelques µm. Cette faible distance entre les deux surfaces limiteet la nature du substrat influencent les propriétés physiques et structurales des couches minces[10,11]. Donc, plus l'épaisseur est faible, plus cet effet de bidirectionnalité est prononcé.

La méthode d'élaboration est toujours solidaire du substrat sur lequel elle est construite et qui influe très fortement sur les propriétés structurales de la couche. Une couche mince d'un même matériau et de même épaisseur peut avoir des propriétés physiques sensiblement différentes selon qu'elle sera déposée sur un substrat isolant amorphe tel le verre, ou sur une plaque de silicium monocristallin par exemple [12].

I.2. Principe de dépôt des couches minces :

La formation de la couche mince peut se faire en trois étapes principales selon le procédé suivant :

- Production des espèces à déposer sur substrat
- Transport des espèces sur le substrat
- > Dépôt sur le substrat et croissance de la couche

Les particules peuvent être des atomes, des molécules, des ions ou des fragments de molécules ionisées. Le milieu de transport peut être solide, liquide ou gaz.

La préparation des substrats est souvent une étape importante pour les dépôts de couches minces afin d'avoir une bonne adhésion[10,11].

I.3. Technique de dépôt des couches minces :

Il existe différentes techniques de dépôt des couches minces sur différentes substrat pour des différentes applications (photoluminescence, optique, photovoltaïque)[12,13] Les techniques utilisées pour la synthèse des couches minces peuvent être divisées en deux groupes (figure I.1) :

- Les méthodes physiques
- Les méthodes chimiques



Fig.I.1. Diagramme représentant les différentes techniques de dépôt des couches minces [14]

I.3.1. Les méthodes physiques :

Dans les méthodes physiques, le matériau est élaboré par extraction de la matière. L'avantage du processus physique est qu'il peut non seulement être utilisé pour déposer des films métalliques, des composés, mais aussi des alliages, des céramiques, des semiconducteurs ou encore des polymères.

a. Dépôt par pulvérisation cathodique :

La pulvérisation cathodique consiste en l'éjection de matière suite à l'impact de particules (atomes ou ions) sur le matériau à déposer [15] figure I. 2.

Dans cette technique, le matériau à déposer, appelé cible, se présente sous forme de plaque circulaire ou rectangulaire, fixé par collage ou brasure à la cathode. Celle-ci est reliée à une alimentation continue ou alternative selon le type de matériau à déposer. Une anode servant aussi de porte substrat est disposée parallèlement à la cible, à une distance de quelques millimètres [16].



Figure. I. 2. Schéma du principe de la pulvérisation cathodique [15] Les principaux paramètres influant sur la qualité du dépôt sont : la pression du gaz utilisé dans l'enceinte, la puissance de l'alimentation qui agit sur la vitesse de dépôt et la température du substrat [17].

b. Dépôt par ablation laser (PLD: Pulsed Laser Deposition) :

Le principe du dépôt de couches minces par ablation laser (Pulsed Laser Deposition) (figure I. 3) est relativement simple. Un faisceau laser impulsionnel (le plus souvent nanoseconde) est focalisé sur une cible massive, placée dans une enceinte ultravide.

Dans certaines conditions d'interaction, une quantité de matière est éjectée de la cible, et peut être collectée sur un substrat placé en vis à vis. La nature et la qualité du dépôt dépendent de nombreux paramètres (énergie du laser, nature et pression du gaz résiduel dans l'enceinte, température du substrat,...). Dans tous les cas, il est nécessaire de contrôler le transport des espèces de la cible jusqu'au substrat [17,18, 19].



Figure. I. 3. Schéma de principe d'ablation laser [17]

c. Épitaxie par jet moléculaire (MBE) :

Cette technique consiste à envoyer des molécules à la surface d'un substrat dans un vide très poussé afin d'éviter tout choc ou contamination le long du parcours. Le principe consiste à évaporer une source sous vide par chauffage. Pour chaque élément à évaporé, il faut adapter la puissance de chauffage des cellules. Le contrôle des cellules d'évaporation permet de créer un jet de molécules en direction du substrat ; on peut ainsi réaliser couche par couche des structures très complexes telles que les diodes laser et les transistors à forte mobilité d'électron (HEMT). Cette technique est très couteuse. Toutefois, elle permet un contrôle in situ de la croissance et des épaisseurs des couches [17,20].

I.3.2. Les méthodes chimiques :

Les méthodes chimiques consistent à élaborer la matière par réaction chimique, ou décomposition de molécules.

a. Le dépôt chimique en phase vapeur ("Chemical Vapor Deposition" CVD):

Le dépôt chimique en phase vapeur « CVD » est un procédé mettant en jeu la dissociation et la réaction chimique de gaz réactifs par le biais d'un apport d'énergie. Cet apport d'énergie peut être de différente nature ; chaleur, photons, impact électronique.

Une fois dissociées, les espèces réactives sont transportées jusqu'au substrat chauffé et seront ensuite adsorbées à sa surface. Ces espèces adsorbées peuvent réagir entre elles

ou avec les espèces présentes dans la phase gazeuse pour former le film mince [14, 16,20,21] figure I. 4.



Figure. I. 4. Schéma de principe CVD [16]

b. Dépôt spray pyrolyse :

Le spray pyrolyse est une technique de dépôt utilisée pour préparer les films minces et épais. C'est une méthode très simple qui n'exige pas de produits chimiques de haute qualité. L'équipement typique du spray pyrolyse se compose d'un atomiseur, une solution de précurseur, substrat chauffé avec un régulateur de température. Les atomiseurs ultrasoniques sont utilisés dans la technique de spray pyrolyse [17].

Le dépôt de couches minces par la technique spray pyrolyse se traduit par la pulvérisation d'une solution d'un sel de métal sur un substrat chauffé (figure I. 5). Les gouttelettes arrivant sur le substrat conduisent à la formation d'un dépôt après décomposition et réaction chimique en surface.



Figure.I. 5. Schéma de principe de dépôt par spray pyrolyse [17]

c. Dépôt par voie Sol-Gel :

Il existe deux types de procédés découlant de cette technique, la centrifugation (spincoating) et la trempe (dip-coating)[14,22, 23]. Pour ce type de procédés, les précurseurs sont solubilisés dans un solvant et déposées en couches minces à température ambiante. La vitesse de rotation (spin-coating) ou la vitesse de retrait (dip-coating) du substrat est un paramètre clé pour contrôler l'épaisseur déposée au moment de l'évaporation du solvant. Un autre paramètre important pour ces procédés est la concentration initiale en précurseurs [17,24].

La méthode de dépôt par voie sol-gel présente l'avantage d'être assez simple à mettre en œuvre et d'être peu couteuse. Le principe de cette méthode est montré dans la Figure I. 6

L'inconvénient majeur de la méthode sol-gel est l'épaisseur faible du dépôt qui est de l'ordre de quelques 10 nm par étape. Ainsi, une itération des étapes d'étalement à la tournette et d'évaporation du solvant doit être effectuée afin d'obtenir une épaisseur de plusieurs centaines de nanomètres, ce qui multiplie les risques de craquelures car les premières couches déposées subissent tous les recuits successifs d'évaporation. Ceci augmente ainsi les risques de court-circuit lors des tests électriques [23].



Figure. I. 6. Schéma de principe de dépôt de films par la voie sol-gel [25].

I.4.Les semi-conducteurs :

Selon les propriétés électriques, les matériaux sont classés en trois catégories, conductrices, isolantes et semi-conductrices [26, 27].

I.4.1. Conducteurs :

Les métaux tels que le fer (Fe), le cuivre (Cu), l'or (Au), l'argent (Ag) et l'aluminium (Al) sont des conducteurs de courant électrique. La présence d'électrons libres dans la couche périphérique (densité $n=10^{22}$ à 10^{23} électron/cm³) est à l'origine de la conductivité électrique. A température ambiante la résistivité ρ des conducteurs est très faibles ($\rho \le 10^{-5}\Omega$.cm)[28]

I.4.2. Isolants :

Les matériaux qui ont une résistivitép supérieure à $10^8\Omega$.cm sont des isolants (matériaux non conducteurs de courant électrique). Parmi ces matériaux ; le verre, le mica (mélange de silicate, d'aluminium et de potassium) la silice (SiO₂) et le carbone (Diamant)... La conductivité des isolants est donc très faible [28].

I.4.3. Semi-conducteurs :

Cette classe de matériaux se situe entre les métaux (conducteurs) et les isolants (non conducteurs) figure I. 7. La résistivitép des semi-conducteurs varie de 10^{-3} à $10^{-4} \Omega$.cm. les électrons libres et les trous mobiles sont les porteurs de charges responsables de la conductivité électrique. Un semi-conducteur peut être soit intrinsèque (pur) ou extrinsèque (dopé) par des impuretés [28].





I.5. Différents types des semi-conducteurs :

I.5.1. Semi conducteur pur (intrinsèque) :

Les semi-conducteurs intrinsèques, sont des semi-conducteurs très purs. Ils se comportent comme des isolants à T=0K et leur conductivité augmentent avec la température. Ils possèdent des défauts électroniques(figure I. 8) [26,27].

La conduction est assurée par le déplacement de trou (p) dans la bande de valence (BV), et un électron (n) dans la bande de conduction (BC)[29].



Fig. I. 8. Semi-conducteur intrinsèque à T=0K et à T>0 [28].

I.5.2.Semi conducteur extrinsèque (dopé) :

Lorsqu'on on dope un semi-conducteur avec des atomes d'impuretés, On obtient des semi- conducteurs extrinsèques de type n ou p, possédant des défauts électroniques. Ces défauts sont du à la présence d'un excès d'électrons dans la bande de conduction ou des trous électroniques dans la bande de valence [26,30].

a. Semi-conducteur type n :

Un semi- conducteur type n obtenue par le remplacement d'un atome du réseau par un atome étranger de valence supérieur. La densité d'électrons dans la bande de conduction dans un matériau de ce type est donnée par l'expression suivante [28,29] :

$$N = \sqrt{\frac{N_c N_b}{2} \exp{-\frac{E_c - E_d}{2K_B T}}}$$

b. Semi-conducteur type p :

Un semi-conducteur type p obtenue par le remplacement d'un atome du réseau par un atome étranger de valence inferieur. La densité de trous dans la bande de valence dans un matériau de ce type est donnée par la relation suivante [28,29]:

$$p = \sqrt{\frac{N_v N_c}{2}} \exp{-\frac{E_a - E_v}{2K_B T}}$$

Avec :

 $-N_c$ nombre d'état occupé dans la bonde de conduction.

 $-N_d$ nombre d'état donneur dans la bonde de conduction.

- $-N_{v}$ nombre d'état dans la bonde de valence.
- - E_c énergie la plus bas dans la BC.
- $-E_d$ énergie donneur.
- $-E_a$ énergie accepteur.
- $-E_{v}$ énergie la plus haut dans la BV.
- - K_B constante de Boltzman 8, 6.10⁻⁵ eV K⁻¹.
- -T température en K



La figure suivante résume les différents types de dopage :

Figure. I. 9. Semi-conducteur extrinsèque n et p [28]

I.6.Le séléniure de zinc (ZnSe) - propriétés et applications :

Le ZnSe fait partie de la famille des semi-conducteurs II-VI comme ZnS, ZnO, CdS, CdTe. Où le zinc (Zn) et le sélénium (Se) appartiennent respectivement aux colonnes II et VI du tableau périodique de Mendeleïev.

ZnSe est un semi-conducteur à gap direct de 2,7 eV à température ambiante (300 K) [31]. Le ZnSe intervient dans de nombreux dispositifs tels que les cellules solaires en film mince (pour remplacer le CdSe trop toxique) [32] et les photo-détecteurs bleu-UV [8]. Il est aussi utilisé directement en tant que lentille (pour les lasers IR) [8.32], miroir diélectrique ou encore comme absorbant saturable pour les lasers impulsionnels, grâce à une valeur de photo-résistivité importante [23]. Durant les vingt dernières années, des efforts importants ont été déployés pour le développement de jonctions p-n de ZnSe [32,33].

I.6.1.Propriété cristalline :

Le ZnSe existe sous deux formes cristallines (figure I.10).La première, stable à température ambiante est la blende. Cette dernière appartient au système cubique degroupe de symétrie F $\overline{4}$ 3m [34]. Chaque atome de Zn est entouré de 4 atomes de Se

voisins formant un tétraèdre parfaitement régulier. Chaque maille comporte 4 molécules de ZnSe.

Les atomes occupent des positions définies par les coordonnées :

Se²⁻: (0, 0, 0); (0, 1/2, 1/2);(1/2, 0, 1/2); (1/2, 1/2, 0)

 Zn^{2+} : (1/4, 1/4, 1/4); (1/4, 3/4, 3/4); (3/4, 1/4, 3/4); (3/4, 3/4, 1/4)

Une deuxième forme, moins stable à température ambiante [33], a été récemment mise en évidence. Il s'agit d'une forme wurzite de type hexagonale de groupe de symétrie P6₃mc [34].

Les atomes occupent des positions définies par les coordonnées :

 Zn^{2+} : (0, 0, 3/8); (1/3, 2/8, 7/8) / Se^{2-} : (0, 0, 0); (1/3, 2/3, 1/2)



Fig. I. 10. Structure cristallin de ZnSe ; a : Structure cristallographique « zinc-blende » du ZnSe ; b: structure cristallographique wurzite (hexagonale) du ZnSe [32].

Le tableau.1.résume les principales propriétés cristallographique et physiques de ZnSe :

Tableau .1. Propriétés des cristaux massifs de ZnSe à température ambiante. (m_0 est la masse de l'électron libre = 9.1 10^{-31} kg).

Paramètres de maille à 300 K [32,35]	Cubique : a=5.669 Å.
	Hexagonal : a=b=3,996 Å et c=6,550 Å
Rayon ionique [32,33]	$R(Zn^{2+}) = 0,74 \text{ Å}$
	$R (Se^{2-}) = 1,98 \text{ Å}$
Densité (ρ) [32,34]	Cubique : 5,263 g.cm 3
	Hexagonal : 5,292 g.cm ⁻³
Température de fusion [35]	1793 K
Gap (Eg) pour ZnSe cubique [36]	2,67 eV (300 K)
	2,82 eV (4 K)
Masse effective de l'électron [36]	0,13 - 0,17 m ₀
Masse effective du trou [32,35]	0,78 m ₀ (lourd)
	0,145 m0 (léger)
Constante diélectrique [32,36]	ε (0) = 9,6
	$\varepsilon(\infty) = 6,2$
Indice de réfraction (n) à 632.8 nm et 10.6µm	2,593 et 2,4
[36]	
Energie de phonon optique maximum [35]	$31 \text{ MeV} (250 \text{ cm}^{-1})$
Energie de liaison des excitons [36]	19 MeV
Conductivité thermique [32,36]	18 W/m K
Coefficient thermo-optique (dn/dT) [36]	7.10- ⁵ K ⁻¹ ($\lambda = 10,6 \ \mu m$)
Coefficient d'extension thermique linéaire [32]	77.10 ⁻⁶ k ⁻¹

I.6.2. Les propriétés optiques :

L'origine des propriétés optiques des solides (absorption, réflexion, transmission...) est la structure électronique propre de ce dernier, c'est à dire lié à l'énergie de gap qui est donnée par $E_g = E_c - E_v$.

a. Absorption :

L'absorption d'un photon par les nanomatériaux a lieu si son énergie est supérieure au gap. A cause du confinement quantique, une diminution de la taille entraîne un déplacement hypsochrome (c'est-à-dire vers des énergies plus élevées et donc des longueurs d'onde plus faibles) du seuil d'absorption.si l'énergie du gap est supérieure à l'énergie de phonon, le semi conducteur est transition à ces phonon.la position du pic d'absorption dépond du diamètre de la nano particule et donc de l'énergie de gap [36].

b. Émission :

Dans le processus inverse, l'électron dans la bande de conduction se recombine avec un trou dans la bande de valence pour générer un photon. Ces deux procédés sont d'une importance évidente pour les dispositifs de détection de lumière et d'émission de lumière(figure I.11) [36].



Figure. I. 11. Schéma présente l'émission

Le ZnSe est un matériau à gap direct, sa transparence optique dans les régions visibles du spectre solaire (378 à 735nm) est une conséquence direct de son large gap ($E_g = 2.7ev$).Le phénomène d'absorption de la lumière conduit à un phénomène de photo-

génération d'une paire d'électron-trou appelé « exciton » : l'absorption d'un photon (hv \geq Eg) par un électron de la bande de valence permet son éjection vers la bande de conduction en créant une charge positive appelée trou.

Le ZnSe possède un indice de réfraction élevé, qui est égal à 2,593 à 632.8 nm [32]. Cet indice s'étale avec la transparence, ce qui rend les films ZnSe proche de l'idéal comme couches antireflet.



Figure. I. 12.Gap direct et indirect [34]

I.6.3. Propriétés électroniques :

Il est important de connaitre les propriétés électroniques des matériaux, car elles permettent l'analyse et la compréhension de la nature des liaisons qui se forment entre les différents éléments constituant ces matériaux

On rappelle que les structures électriques du Séléniure et du zinc :

Zinc (Zn) : [Ar] $3d^{10} 4s^2$

Séléniure (Se) : [Ne] $3s^2 3p^4$

Les états 3p de Séléniure forment la bande de valence, les états 4s de Zinc constituent la zone de conduction. Le ZnSe est un semi conducteur à gap direct comme le ZnS; ZnO.., le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence est situé au point Γ de la zone de brillouin. La bande interdite est de l'ordre de 2,7 eV, lui permet des transitions verticales entre la bande de valence et la bande de conduction, et aussi d'avoir des transitions radiatives (figure I. 13) [32].



Figure I. 13. Structure de bande du ZnSe [32].

I.6.4. Propriétés thermiques :

Le ZnSe a une conductivité thermique plus importante (CT=18 W/m K) qui est largement supérieure à celle du YAG (10W/m K) et relativement inférieure à celle du Saphir (28W/m K). Cette importante valeur implique des faibles gradients de températures au sien du matériau [22].

Cependant, il présente également un fort coefficient thermo-optique. Ce dernier caractérise les variations de l'indice de réfraction lors des variations de température, qui peuvent être très importantes lors d'une utilisation laser. Il se crée alors des effets parasites de lentilles thermiques. Pour ce type d'utilisation il est alors nécessaire de prévoir un système de refroidissement.

I.7. Les applications de sélénium de zinc :

Le sélénium de zinc présente un ensemble de propriété physique susceptible de recevoir des nombreuses applications dans les domaines :

- Optoélectronique. [2, 18, 24, 25]
- Photonique. [34]
- Photoélectronique [23, 28]
- Diode lumière, émettant et lasers de l'injection [25,26, 28,29]
- > Optique [18, 25]
- Photo catalyseur [19]
- Photo luminescence [22]
- Appareils cellulaires solaires [19,29]
- > Photovoltaïque [27]
- Electroluminescent [28,19]

Etude

Expérimentale

Les méthodes d'élaboration des couches minces sont classées en méthodes physiques et chimiques. Les méthodes de dépôt physiques sont en général très utilisées en recherche et un peu en industrie, alors que les méthodes chimiques sont également utilisées en recherche mais beaucoup en industrie vu leur meilleur rendement, leur faible coût de production et la qualité des films obtenus.

Dans notre travail, nous avons choisi la technique de dépôt par bain chimique parce que c'est une méthode simple et peu coûteuse. Elle est aussi connue sous le nom de « chemical bath déposition » (CBD) ou tout simplement « Chemical Deposition » (CD).

II.1. La technique de dépôt par bain chimique (CBD)

II.1.1. Historique:

Cette méthode de dépôt a été découverte depuis presque deux siècles mais ne ces se d'évoluer et de faire ses preuves. En 1835 Liebig a reporté le premier dépôt de miroir d'argent en solution chimique [38]. Parmi les premiers travaux parus sur les dépôts des couches brillantes de PbS, CuS ou SbS à partir des solutions de thiosulfate de plomb (CH3COO)₂Pb, de sulfate de cuivre (CuSO₄) et de tartare d'antimoine [14].

Pendant longtemps, la technique CBD s'est limitée essentiellement au dépôt de PbS et PbSe, et c'est à partir de 1961 que la gamme de matériaux déposés par CBD a été progressivement étendue aux sulfures et séléniures de nombreux métaux, aux oxydes, et aussi à de nombreux composés ternaires [39].

II.1.2. Principe du dépôt par bain chimique :

Le dépôt par bain chimique (CBD) se rapporte au dépôt des films sur un substrat solide par une réaction produite dans une solution aqueuse. Le dépôt par bain chimique peut se produire de deux façons selon le mécanisme de dépôt : par nucléation homogène en solution ou par hétéro-nucléation sur un substrat [14,40].

Dans la nucléation hétérogène, les particules, ou même les ions individuels, peuvent adsorber sur le substrat. L'énergie exigée pour former une interface entre les particules et le substrat solide est souvent inférieure à celle exigée pour la nucléation homogène. La nucléation hétérogène est donc énergétiquement préférée à la nucléation homogène [40].

Pour réussir un dépôt chimique, plusieurs paramètres sont nécessaires pour avoir un dépôt de bonne qualité, ces paramètres sont [40]:

- ✤ La température de la solution.
- ✤ La durée de dépôt.
- ✤ Le pH de la solution.
- ✤ La concentration relative du réactif dans la solution.
- ✤ La concentration et la nature de l'agent complexant.

II.1.3. Les avantages et les inconvénients de CBD :

Les avantages et les inconvénients [40] de CBD sont présentés dans le schéma (Figure. II.1) suivant :



Fig. II.1. Les avantages et les inconvénients de (CBD).

II.2. Préparation des couches minces de ZnSe et ZnSe dopé fer par la méthode CBD :

Généralement pour préparé des couches minces de ZnSe et ZnSe dopé fer par la méthode de dépôt en bain chimique on passe par ces quatre étapes essentielles :

Étape A : Préparation de la solution

1. Propriétés physique et chimique des produits chimiques utilisés

Dans cette section nous présentons les propriétés physiques et chimiques des produits chimiques que nous avons utilisés :

L'acétate de zinc (C₄H₆O₆Zn):est utilisé comme source du zinc



Séléuosulfate de sodium (Na₂SeSO₃) utilisé comme source du Se⁻²:

La solution de Na₂SeSO₃ est préparée à partir de sulfate de di sodium et Le sélénium [42]:

4 Sulfate de di sodium (Na₂SO₃)

Formule moléculaire: Na₂SO₃ Masse molaire : 126,043 ± 0,006 g/mol Forme : Poudre cristalline Couleur : Blanc Point de fusion : 600 °C Masse volumique à 20 °C: 2,63 g·cm⁻³ Fabricant : SIGMA-ALDRICH



4 Le sélénium (Se):

Symbole : Se Nom : Sélénium Numéro atomique : 34 Famille d'éléments : non-métal Masse atomique : 78,96 g/mol Masse volumique : 4,79 g/cm⁻³ Température de fusion : 217 C° Température d'ébullition : 688 C° Fabricant : ALDRICH Chemestry Thiosulfate de sodium: est utilisé comme un agent complexant

Formule moléculaire: Na2S2O3 Masse molaire :158,108 ± 0,011 g/mol Forme : Poudre cristalline Couleur : Blanc Odeur : Inodore Point de fusion: 48,3 °C °C Densité: 1,735 g/ml à 20 °C Solubilité dans l'eau: 1,667 à 20 °C Masse volumique à 20 °C:1,667.103 kg/m3 . Fabricant : LABOSI

Nous avons utilisé aussi les solutions de :

Hydroxyde de sodium (NaOH) :

Formule moléculaire: NaOH Masse molaire:39.9971 g/mol Forme : Poudre cristalline (Composé inorganique) Couleur: blanc Point de fusion:318°C Point d'ébullition:1388 °C Densité : 2.13 g/cm³ Fabricant : BIOCHIM Chemopharma

Acide chlorhydrique (HCl)

Formule moléculaire: HCl Masse molaire: 36,461 ± 0,002 g/mol Forme :liquide Couleur: Incolore Point de fusion: -30 °C, solution à 37 % Point d'ébullition: 48 °C, 38 % HCl Masse volumique : environ 1,19 g·cm⁻³ à 20 °C(solution à 37 %) Fabricant : SIGMA-ALDRICH

Propriété physique et chimique de sulfure de fer

Formule moléculaire: FeSO₄ Masse molaire : 151,908 ± 0,008 g/mol Forme : Poudre cristalline Couleur : bleu vert Solubilité dans l'eau :295 g·L-1 eau à 25 °C Masse volumique à 20 °C: 3,65 g·cm⁻³ Fabricant : BIOCHEM Chemopharma









- 2. Préparation des solutions primaires :
 - ↓ Solution de thiosulfate de sodium :

Pour calculé les masse on a utilisé la relation suive :



La préparation de la solution de thiosulfate de sodium consiste à:

Prendre 0,1092g de thiosulfate de sodium et lui ajoute 8ml de l'eau déionsée dans un bécher de 10ml et laisser le mélange sous agitation magnétique jusqu'à dissolution complète du thiosulfate de sodium (de 15 à 20 min).

4 Solution de séléuosulfate de sodium :

La solution de séléuosulfate de sodium est préparée à partir de Sulfate de di sodium (Na₂SO₃) et le sélénium (Se) selon la réaction suive [42]:

 $Na_2SO_3 + Se \longrightarrow Na_2SeSO_3$

Dans un bécher de 10mL, on prendre 0.3158g de sélénium et 0.5042g sulfate de di sodium et lui ajoute 8mL de l'eau déionsée on laisser le mélange sous agitation magnétique pendant 8 heure et à température égal 80°C [42].

Étape B: le substrat

a. Le chois de substrat:

La réalisation des couches des ZnSe sera effectuée sur des substrats en verre. Le choix du verre comme substrat de dépôt a été fait en vue de la caractéristique optique et électrique du substrat.

b. Préparation des substrats:

Les substrats de verre sont découpés sous forme de rectangles de dimensions de $(1.6 \times 6 \text{cm}^2)$ à l'aide d'un stylo à pointe en diamant.

La qualité du dépôt dépend de la propriété et de l'état de surface du substrat. Le nettoyage de ce dernier est une étape indispensable, afin d'éliminer toute trace de graisse, poussière et métaux, pour que les dépôts ne soient pas contaminés.

Le nettoyage est réalisé selon le protocole suivant :



Étape C: Montage expérimental utilisé

Le dispositif que nous avons utilisé dans la technique CBD pour déposer ZnSe et ZnSe: Fe est présenté dans le schéma suivant (figure. II. 2)



Fig. II. 2. Le montage expérimental utilise

a. Préparation de ZnSe pur :

La première étape du dépôt par bain chimique est l'obtention des ions Zn²⁺. Pour cela dans un bécher de 25ml on met 0,8480g d'acétate de zinc, on ajoute 8ml d'eau déionsée. On laisse le mélange sous agitation magnétique jusqu'à la dissolution de l'acétate de zinc, après on lui ajoute 8ml de la solution thiosulfate de sodium. Le mélange est laissé quelques minutes sous agitation (solution clair), ensuite on ajoute la solution de séléuoslfate de sodium. La solution devient blanchâtre. Le pH de la solution est ajusté à l'aide de la solution de chlorure d'hydrogène (HCl).

La dernière étape consiste à plonger les lames qui sont mises dans des bouchons en caoutchouc dans les béchers contenant la solution. Ces derniers sont ensuite plongés dans un bain chauffé à la température voulue.

Étape d: le dopage de ZnSe par le fer

a. Le dopage :

Les semi conducteur dopés jouent un rôle important dans la technologie et l'industrie des semi conducteurs. Le dopage offre la possibilité de modification des propriétés électronique, magnétique et optique des matériaux dopés. Le dopage consiste à introduire des quantités très faibles d'un atome étranger, pour améliore ou faire apparaître certaines propriétés du matériau.

b. Préparation de ZnSe dopé fer :

Le même mode opératoire est utilisé pour la synthèse des couches minces de ZnSe: Fe :

Les masses d'acétate de zinc et de sulfate de fer (dopant) sont calculées à partir de :

Les résultats sont présents dans le tableau suivant (tableau II.1):

X(%)	(1-x) acétate de zinc	X sulfate de fer
0	0,878	0
2	0,8604	0,0222
4	0,8428	0,0445
6	0,8253	0,0667
8	0,8077	0,0889
10	0,7902	0,1112

Tableau II. 1. Tableau présentent les différente masse pour différent pourcentage

Dans notre travail, un certain nombre de paramètres ont été variés pour l'étude du dépôt des couches de ZnSe, ces paramètres expérimentaux sont les suivants:

- 1. Variation du pourcentage de dopant :(0, 2, 4, 6, 8 et 10%) de fer
- 2. Variation du temps de dépôt : 30min, 60 min et 90min
- 3. Variation de pH de la solution : 5, 5.5 et 6
- 4. Variation de la température de dépôt : 60, 70 et 80°C

II.3. Mécanisme réactionnel proposé :

Les mécanismes du CBD peuvent être divisés en deux types fondamentaux et différents.

Dissociation de l'acétate de zinc [42,43] :

 $Zn(CH_3-COO)_2 \longrightarrow Zn^{2+} + 2CH_3COO^-$ (1)

• Le séléuosulfate de sodium avec OH⁻ [42.43]:

 $Na_2SeSO_3 + 2OH^2 \longrightarrow HSe^2 + Na_2SO_4$ (2)

 $HSe^- + OH^- \longrightarrow Se^{2-} + H_2O$ (3)

Dissociation du complexe pour donner les ions Zn²⁺

 $Na_2S_2O_3 + 2Zn^{2+} \iff Na^{2+} + Zn_2S_2O_3$ (4)

Formation de ZnSe par une réaction ionique: la combinaison des réactions (1) et (3) donne [42,43]:

 $Zn^{2+} + Se^{2-} \longrightarrow ZnSe$ (5)

II.4. Techniques de caractérisation :

Les diverses techniques d'analyse que nous avons utilisées sont :

- La diffraction des rayons X (DRX).
- La spectrophotométrie UV-Visible.
- La spectrométrie infra rouge à transformé de Fourier (FTIR).
- La photoluminescence.
- La profilométrie.

II.4.1. La diffraction des rayons X (DRX)

La diffraction des rayons X permet d'identifier les phases cristallines présentes dans les matériaux analysés et offre la possibilité d'établir leur composition chimique. Aussi elle permet d'évaluer leur degré de cristallinité et de mettre en évidence la morphologie des cristallites qui les constituent, comme elle donne la possibilité d'estimer les dimensions de ces cristallites.

La figure (II.3) donne le schéma de principe d'un diffractomètre de RX et représentation des conditions de Bragg. Un faisceau de rayons X monochromatique incident est diffracté par l'échantillon à certains angles spécifiques, suivant la loi de Bragg.

Cette méthode est basé sur l'envoi d'un faisceau de rayon x de longueur d'onde λ sous un angle θ la surface d'un cristal (qui contient un ensemble de plans (hkl)), suivant la loi de Bragg :

$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$

d : Distance inter réticulaire, c'est -a -dire distance séparant deux plans réticulaire consécutifs.

 θ : Angle de diffraction des rayons X sur la surface du matériau étudié.

n : Ordre de la réfraction.

 λ : Longueur d'onde du faisceau de rayon X.

Nos analyses ont été faites par un diffractomètre de marque Rigaku Miniflex dont opérant sous produits à partir d'une source de radiation de longueur d'onde $\lambda = 1,54$ A°.



Figure II. 3. a) principe de la diffraction des RX, b) représentation des conditions de Bragg dans un cristal.

II.4.2. Spectroscopie UV-Visible:

Les méthodes de caractérisation optique sont des moyens d'analyses très précises et souvent non destructives. Leur principe est basé sur l'interaction entre le rayonnement électromagnétique utilisé et la matière à analyser.

Les domaines de la spectroscopie sont généralement distingués selon l'intervalle de longueur d'onde dans lequel les mesures sont réalisées. On peut distinguer les domaines suivants : ultraviolet-visible, infrarouge et micro-onde.

La figure II. 4 représente le schéma de principe d'une spectrophotométrie UV-Visible enregistreur à doubles faisceaux, pour l'étude de la transmittance et de l'absorbance. L'instrument mesure l'intensité de la lumière (I) passant au travers d'un échantillon et la comparé à l'intensité de la lumière avant ce passage (I₀) pour donner la transmittance et l'absorbance



Fig. II. 4. Représentation schématique du spectrophotomètre UV-Visible [44]

Dans ce travail la transmittance et l'absorbance est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre UV-Visible de marque SCHUMADZU UV 1800 PC (Figure. II.5), dont la gamme spectrale s'étend de la longueur d'onde λ =190 nm à λ =1200nm.



Fig. II.5. Spectrophotomètre UV-Visible: (a) l'appareil ;(b) port échantillon

À partir des courbes de transmittance et d'absorbances on peut déterminer:

- L'épaisseur du film.
- Le seuil d'absorption optique.
- La largeur de bande interdite.
- Le coefficient d'absorption.
- L'indice de réfraction.

La relation de Beer-lambert a été utilisée pour déterminer le coefficient d'absorption (α) , ou d désigne l'épaisseur de film.

$$T = e^{-a.d}$$

Et le coefficient d'absorption α est donné par la formule : $a(cm)^{-1} = \frac{1}{d(cm)} ln\left(\frac{100}{T(\%)}\right)$

L'indice de réfraction est donné par la relation de Hervé et Vandamme [10]:

$$n^2=1+\left(\frac{A}{E_g+B}\right)^2$$

On donne: A=13,6 eV et B=3,4 eV

Cette formule approximative est établie en négligeant la réflexion à toutes les interfaces air/couche, air/substrat et couche/substrat [9].Connaissant l'épaisseur d de la couche, il est donc possible de déterminer le coefficient d'absorption pour chaque valeur de la transmittance correspondant à une énergie.

II.4.3. Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)

La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) est une méthode d'analyse structurale basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par le matériau à analyser.

Elle permet d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques présentes dans le matériau, via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques. Le principe de cette méthode consiste à mesurer la quantité de lumière absorbée par un matériau en fonction de la longueur d'onde lors d'une interaction entre ce dernier et la radiation électromagnétique. Si l'énergie apportée par le faisceau lumineux est voisine de l'énergie de vibration de la liaison ou de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement. Il y aura un enregistrement de la variation de l'intensité réfléchie ou transmise.

La région infrarouge se divise en trois parties : le proche IR (15600cm⁻¹ –4000cm⁻¹), le moyen IR (4000cm⁻¹ – 400cm⁻¹) et l'IR lointain (400cm⁻¹ – 40cm⁻¹). Chacune de ses trois parties nécessite l'usage de sources, systèmes de détection et diviseurs de faisceaux spécifiques.

Toutes les vibrations ne donnent pas lieu à une bande d'absorption dans le spectre, cela va dépendre aussi de la géométrie de la molécule et en particulier de sa symétrie. La position de ces bandes d'absorption va dépendre en particulier de la différence d'électronégativité des atomes, de la constante de force entre elles et des masses des atomes.

L'analyse s'effectue à l'aide d'un spectromètre à transformée de Fourier qui envoie sur l'échantillon un rayonnement infrarouge, mesure les longueurs d'onde auxquelles le matériau absorbe et les intensités transmises ou réfléchies. La Figure II.6 donne le schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier.



Fig. II. 6. Schéma d'un spectromètre à transformée de Fourier [44].

II.4.4. Photoluminescence (PL) :

La photoluminescence est une technique de spectroscopie permettant la caractérisation des propriétés optiques du matériau étudié. Dans le cas d'un semi-conducteur, on excite les électrons de la bande de valence à l'aide d'un laser avec une énergie supérieure à celle du gap et passent donc de la bande de valence à la bande de conduction. Les paires électrons-trous ainsi crées se recombinent avec émission de photons. La mesure de cette énergie indique la nature de la recombinaison (figure. II.7). La configuration expérimentale de la PL, nous permet de collecter les photons émis et de tracer le spectre d'émission du matériau. L'étude de ce spectre nous fournira des informations sur ses différentes propriétés telles que son gap, sa composition ainsi que la présence d'éventuel défauts à sa surface [46].



Fig. II. 7. Processus de photoluminescence dans un semi-conducteur à gap direct [46].

II.5. Profilométrie

La profilométrie est une méthode de mesure bidimensionnelle analogue à la microscopie à force atomique (AFM) mais moins performante et très souvent employé en électronique. C'est une technique d'estimation de l'épaisseur et de la rugosité d'un revêtement ou d'une couche mince. La mesure s'effectue en contact direct avec l'échantillon engendrant la rayure de la surface de l'échantillon à l'échelle nanométrique.



Fig. II. 8. Principe de mesure de l'épaisseur par un profilométrie

II.5.1.Principe de fonctionnement

Un stylet avec une pointe diamantée très sensible parcours la surface de l'échantillon suivant une direction horizontale. La différence de marche de la surface du dépôt est directement traduite par un saut vertical du stylet (Figure. II.8). Ce saut est converti en courant électrique puis en un signal numérique. On obtient alors un graphe de la variation verticale du stylet en fonction de la distance parcourue.



L'objet de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus dans ce travail concernant l'élaboration et la caractérisation des couches minces de ZnSe déposées par bain chimique. Nous discutons l'effet des paramètres de dépôt qui ont été envisagés pour optimiser ces couches.

Nous allons partager ce chapitre par quatre différentes études :

Étape A : effet de variation de la composition de dopant.

Étape B : effet de variation du temps dépôt.

Étape C : effet de variation de pH de la solution.

Étape D : effet de variation de la température de dépôt.

A. Influence de la composition sur les propriétés optiques des couches minces de ZnSe :

Pour étudier l'influence du dopage sur les propriétés optique de ZnSe, plusieurs solutions ont été préparées avec différent composition(X=0-10%) pour ZnSe : Fe. Les dépôts ont été élaborés à température 60°C, pendant 60 min et pH=6.

1. Diffraction des rayons X (DRX)

L'identification des pics présents sur les diffractogrammes obtenus a été réalisée par comparaison avec les Fiche ICDD N° 00-005-0522.

La figure III.1 présente les spectres de diffraction ZnSe : Fe (x=0 et 8%) qui effectue à 60°C, pH=6 pendent 1h montré que les différentes compositions sont pratiquent amorphes, mais le pic indices (111) et qui appartient entre 28°C et 29°C en 2 θ appartient a la phase blende de ZnSe.

Les paramètres de la maille ont été calcule à partir de la formule

$$n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta$$

Le tableau III.1. Résumé les valeurs obtenu

Tableau III.1. Les valeurs de l'angle de diffraction de RX, paramètre de maille et la distance inter réticulaire

	20	X (%)	Hkl	a	d
1h	28,05	0	(111)	5,503	3,177
60°C	29.05	8		5,316	3,069

Le paramètre de la maille diminué légèrement. Ceci était prévisible puisque le rayon de l'ion Fe^{2+} (0,78) est supérieur à celui de Zn^{2+} (0,74) en coordinence 6.



Figure III.1. Diffractogrammes des couches minces ZnSe : Fe élaborées par CBD à 1H, 60°C

2. Spectroscopie UV-Visible :

Cette méthode permet d'accéder à certaines caractéristiques optiques comme la transmittance, l'énergie du gap, le seuil d'absorption, l'indice de réfraction et l'épaisseur d'un matériau analysé.

Les mesures d'absorptions optiques ont été effectuées sur le nano composite de ZnSe et de ZnSe: Fe préparé sous forme des couches minces sur un substrat de verre. Nous avons utilisé un spectrophotomètre UV-visible de marque SCHUMADZU UV 1800 PC à double faisceau dont la gamme spectrale s'étend de 190 nm (U.V) à 1900 nm (proche IR)

La figure. III. 2.Donne les courbes de la transmittance en fonction de la longueur d'onde pour ZnSe: Fe à T=60°C et pH=6 pendant 60 minute. Les courbes en insert donnent l'absorbance en fonction de l'énergie de gap.



Fig. III. 2. Spectre de transmittance en fonction de la longueur d'onde ainsi que le gap optique en fonction de ZnSe: Fe déposé à 60°C et pH=6

L'allure générale des spectres est semblable. L'augmentation rapide de la transmittance entre 300 et 350 nm, nous indique que le cristal n'a pas beaucoup de défaut et que le dépôt est de bonne qualité. On peut distinguer deux domaines de transmission selon la longueur d'onde :

- ✓ Un domaine caractérisé par une forte absorption du rayonnement lumineux par la couche, elle correspond à l'absorption fondamentale entre 300 et 450 nm, elle est due à la transition électronique inter bande.
- ✓ Un domaine de forte transparence situé entre 450 et 800 nm (domaine visible) avec une transmittance variant entre 50 et 83%, et une totale absence des franges d'interférence.

Ces derniers sont dus aux réflexions multiples aux niveaux des interfaces film/substrat et film/air, et n'apparaissent que lorsque l'interface film/air est parfaitement lisse ; en présence de rugosité en surface, la lumière est diffusée au lieu qu'elle y soit réfléchie. Par conséquent nous concluons que la surface de nos films est rugueuse [40].

On remarque que le dopage améliore la transmittance pour la plupart des compositions. A une longueur d'onde de 600nm, on passe de 72% pour ZnSe pur à de 78% pour les compositions 2 et 10%. Donc nos couches minces ont une très bonne transparence dans le domaine du visible.

Le seuil d'absorption est visible sur les courbes sous forme d'épaulement. Dans la littérature, le seuil d'absorption de ZnSe massif est donné à 459,26 nm [31]. La valeur trouvée pour notre échantillon ZnSe est de 323,68 nm. De plus, on observe une diminution du seuil de ZnSe pur à ZnSe : Fe 10%. Ce déplacement vers les faibles longueurs d'ondes appelé blue shift est du à l'effet de confinement quantique dont la cause est la diminution de la taille des particules [47].

La largeur de la bande interdite de chacune des couches a été déterminée par extrapolation à 0 de la partie linéaire de la courbe A = f(Eg). On remarque que le gap augmente avec la composition pour le système ZnSe: Fe. En effet, Eg passe de 3,83 eV pour ZnSe pur à 3,93 eV pour les compositions 2% et 10%.Ces valeurs sont importantes par rapport à celle de ZnSe massif (2,7 eV) [31]. Cette augmentation du gap est due à la diminution de la taille des particules.

Le tableau III. 2. Résume les valeurs de la transmittance (T), de la longueur d'onde d'absorption et de gap (Eg) pour ZnSe: Fe

Composition	T(%) à λ=600nm	Le seuil d'absorbance	Eg (eV)
0%	72	323,68	3,83
2%	78	315,68	3,93
4%	73	317,05	3,91
6%	71	318,93	3,89
8%	75	317,05	3,91
10%	78	315,92	3,93

Tableau. III. 2. Les valeurs des Transmittances à λ =600nm, de la longueur d'onde d'absorption et de l'énergie de gap des différentes compositions pour ZnSe : Fe.

A partir de la relation de Hervé et Vandamme, nous avons calculé l'indice de réfraction [46]: $n^{2}=1+\left(\frac{A}{E_{g}+B}\right)^{2}$

Avec : A=13,6 eV et B=3,4 eV

3. Profilométrie :

Cette méthode nous permet de déterminer l'épaisseur (d) des couches minces de ZnSe: Fe.

Le coefficient d'absorption (α) est calculé avec la relation suivante :

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{100}{T(\%)}\right)$$
, T représente la transmittance maximale à λ =600nm.

Le tableau III. 2. Résume les valeurs de l'épaisseur, du coefficient d'absorption et l'indice de réfraction en fonction de la composition, pour ZnSe: Fe à pH=6 et à température égal 60°C pendant 60 minutes.

La diminution de l'épaisseur des couches minces en fonction de la composition est expliquée par la diminution de la taille de particule. Le coefficient d'absorption α augment avec l'augmentation de la transparence. Ces résultats sont cohérents avec les valeurs de gap obtenues.



Fig. III. 3. la variation du coefficient d'absorption, de l'épaisseur et de l'énergie de gap et en fonction de la composition.

Tableau. III. 3. Les valeurs de l'épaisseur, du coefficient d'absorption et l'indice de réfraction, pour ZnSe: Fe à pH=6 et à température égal 60°C pendant 60 minutes.

Composition	Épaisseur (nm)	α (nm ⁻¹)	Indice de réfraction (n)
0%	367,8	0,00893	2,1303
2%	238	0,01043	2,1077
4%	185	0,01701	2,1122
6%	188	0,01829	2,1258
8%	138	0,02085	2,1122
10%	91	0,0273	2,1077

4. Analyse Infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) :

L'analyse FTIR est une méthode spectrale qui nous permet d'identifier les groupes fonctionnels absorbants présentent sur les substrats.

La figure. III. 4. Représente les spectres FT-IR des films nanocomposites de ZnSe: Fe déposées à pH=6 pendant 60min à 60°C.et l'analyse de groupement fonctionnel se trouve sur le tableau. III. 4.



Fig. III. 4. Spectres IR de ZnSe: Fe avec à pH=6 et à 60°C de différente composition de 0 à10%.

Les bandes de vibrations attribuées à C-H, C-H₂, C=O et C-O₂, apparaissent respectivement à 759, 1442, 1651,2091cm⁻¹. La bande d'élongation de ZnSe apparait à 888 cm⁻¹.Les spectres de ZnSe pur et ZnSe: Fe (2%) montrent une bande large et peu intense à 3347 cm⁻¹, qui correspond à la bande de vibration O-H. Ce groupement est dû à l'humidité absorbée à la surface des couches minces.

Tableau. III. 4. Identification des fréquences de vibration du film ZnSe.

N° pics	Nombre D'onde (cm- ¹)	Attribution
1	759	С-Н [48].
2	888	ZnSe [49].
3	1442	C-H ₂ [50].
4	1651	C=O [48].
5	2091	C-O ₂ [51].
6	3347	O-H de H ₂ O [48.51].

5. Spectre d'émission (PL) de film mince de nano composite le ZnSe

La figure III. 5. Montre l'étude de photoluminescence de ZnSe: Fe déposées à pH=6 pendant 60min à 60°C. Dans la littérature, La première émission est attribuée à la transition entre la bande de valence et la bande de conduction de ZnSe massif, Appelée near-band edge emission (NBE). Les autres bandes d'émissions correspondent à la présence de différents défauts dans le ZnSe [52,53].

Le pic qui apparait à 460 nm (2,7eV) est attribué au gap de ZnSe massif. Le deuxième est attribué aux défauts existant au sien de la maille. Ces défauts sont de type Frankel et Schottky. Ils sont dus à des lacunes de zinc V_{Zn} ou de sélénium V_{Se} . Les défauts de Frenkel sont des ions de zinc ou sélénium en insertion (I_{Zn} ou I_{Se}).



Fig. III. 5. Spectre de photoluminescence de film mince du nano composite de ZnSe.

B. Influence de température sur les propriétés optiques des couches minces de ZnSe

1. Spectroscopie UV-Visible

Dans le but d'étudier l'influence de la température sur les propriétés optique, plusieurs solutions ont été préparées pour ZnSe pur et ZnSe: Fe (2%). Les dépôts ont été élaborés à des températures 60, 70,80°C, pendant 1h, à pH=6.

Las figures.III. 6. Donnent les courbes de la transmittance en fonction de la longueur d'onde et de l'absorbance en fonction de l'énergie de gap de pour ZnSe pur (a) et ZnSe : Fe (2%) (b) à des températures 60, 70, 80°C.







D'après les spectres obtenus, l'effet de la température est plus important pour ZnSe : Fe. En effet, on remarque une diminution importante de la transmittance avec l'augmentation de la température. Par contre pour le ZnSe pur, la transmittance atteint 50% à 400 nm pour les trois températures étudiées. La transmittance continue d'augmenter et atteint son maximum (80%) à 800 nm, pour la couche mince élaborée à 60°C.

Ces résultats sont cohérents, l'augmentation de la température de dépôt fait augmenter la taille des particules, par conséquent la transmittance va diminuer ainsi que l'énergie du gap. Les tableaux III. 5. Résument les valeurs de la transmittance et du gap pour ZnSe(a) et pour ZnSe: Fe 2%(b) à différentes température (60, 70, 80°C).

La forte diminution du gap pour ZnSe : Fe peut être attribuée à l'effet combine de la température et à l'augmentation du caractère métallique de la liaison ZnSe-Fe.

Tableau. III. 5.a. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe pur à pH=6, pendant une heure à différentes température 60, 70, 80°C.

T (°C)	T (%) à λ =600nm	Eg (eV)
60	70	3,86
70	41,17	3,84
80	35	3,83

Tableau. III. 5.b. Les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe: Fe 2%à pH=6, pendant une heure à différentes température 60, 70, 80°C

T (°C)	T (%) à λ =600nm	Eg (eV)
60	78	3,89
70	33	3,78
80	22	3,51

c. Influence de temps sur les propriétés des couches minces de ZnSe :

1. Spectroscopie UV-Visible :

Afin de suivre l'évolution de la transmission des couches minces élaborées avec le temps de dépôt, nous avons réalisé des dépôts à 60°C avec un pH=6 pendant différents temps de pose 30, 60, 90 minute. Cette évolution est représentée par l'ensemble des spectres de la figure. III.7.



Fig. III. 7. Spectre de transmittance en fonction de la longueur d'onde ainsi que l'absorbance en fonction de gap optique pour : a. ZnSe pur ; b. ZnSe : Fe 2% à 30, 60 et 90min

Les courbes (figure III. 7) ont même allure que celles obtenues précédemment.

L'augmentation brusque entre 300 et 350 nm sont caractéristiques d'un bon dépôt. En général le temps améliore la qualité des dépôts. Pour ZnSe: Fe 2%, la transmittance atteint son maximum après 30 min de dépôt, puis diminue légèrement.

Les tableaux III. 6. Résument les valeurs de transmittance, du gap pour : ZnSe pur (a) et pour ZnSe: Fe 2%(b).

Tableau. III. 6.a : les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe pur àpH=6 et 60°C pendant 30, 60, 90 minute.

Temps (min)	T (%) à λ=600nm	Eg (eV)
30	70	3,87
60	72	3,83
90	79	3,89

Tableau. III. 6.b : les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 2% àpH=6 et 60°C pendant 30, 60, 90 minute.

Temps (min)	T (%) à λ=600nm	Eg (eV)
30	81	3,93
60	78	3,93
90	76	3,91

D. Influence du pH sur les propriétés des couches minces de ZnSe

1. Spectroscopie UV-Visible

Pour étudier l'influence de la variation du pH sur la transmittance des couches minces de ZnSe, on a fait des dépôts à 3 pH différents (pH=5,5 ; 6 et 6,5) déposés pendant 60 min à 60°C. Cette variation de pH a été effectuée sur les compositions qui ont donné les meilleurs transmittance: 0% et 2% de Fe. On présente ci-dessous (figure III.8) les courbes de transmittance en fonction de la longueur d'onde.



Fig.III. 8. Spectres de transmittance en fonction de la longueur d'onde de ZnSe : Fe déposée à 60°C pendant 1h (a) 0% et 2% (b) de déférent pH.

Chapitre III :

Les meilleures valeurs de transmittance sont obtenues à pH=6.Elle attient une valeur maximale de 81,50 % et 79,82 (0% et 2%) respectivement. Les tableaux 7(a. b) résument les résultats obtenus. Le gap diminue avec l'augmentation de pH pour ZnSe pur, ceci peut être dû à une augmentation de la taille des particules et à une agglomération plus importante des particules [53].

Tableau III. 7 .a : les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 0% àpH=5,5 ; 6 et 6,5 et 60°C pendant 60min

pH	T (%) à λ=600nm	Eg (eV)
5,5	57,66	3,6
6	70,77	3,78
6,5	69,31	3,74

Tableau III. 7 .b : les valeurs des Transmittance et l'énergie de gap Pour ZnSe : Fe 2% àpH= 5,5; 6 et 6,5 et 60°C pendant 60min.

pH	T (%) à λ=600 nm	Eg (eV)
5,5	78,91	3,87
6	77,76	3,88
6,5	57,83	3,84

Conclusion

Dans ce travail, on a élaboré et caractérisé des couches minces de Séléniure de Zinc dopé par le Fer, en faisant appel à la technique de déposition par bain chimique CBD (Chimical Bath Deposition). Un choix justifié par sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre.

Les couches minces de ZnSe ont été préparées en faisant varier le taux de Fe de 0 à 10% . Dans l'objectif d'optimiser les paramètres d'élaboration, nous avons procédé à l'étude de l'influence du pH (5,5 ;6 et 6,5), de la température (60, 70,80°C) et du temps de dépôt (30, 60, 90min) et cela en afin d'améliorer la qualité des couches.

La caractérisation des échantillons a été effectuée par la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie UV-visible afin de déterminer la transmittance, l'épaisseur du film, le seuil d'absorption optique, la largeur de la bande interdite, le coefficient d'absorption, l'indice de réfraction. L'analyse par spectroscopie Infrarouge nous a permis de déterminer les groupements présents dans les différents composés. Nous avons utilisé la photoluminescence pour étudier les propriétés de luminescence des échantillons préparés. La profilométrie a été utilisée pour déterminer l'épaisseur des couches minces.

Les résultats de la caractérisation des couches minces par DRX sur les couches minces a montré que toutes les phases sont pratiquent amorphes. la spectroscopie UV-visible nous a permis de constater que le cristal ne présente pas beaucoup de défauts et que le dépôt est de bonne qualité. Les films présentent un bonne transmittance optique comprise entre 72% pour ZnSe pur et 78% pour 2% et 10%, PH= 6 et T= 60°C dans le visible. Et les valeurs de gap calculées sont comprises entre 3,83 eV pour ZnSe pur et 3,93 eV pour ZnSe : Fe pour les compositions 2% et 10%.

L'analyse par la profilométrie montre que l'épaisseur et l'indice de réfraction diminuent avec l'augmentation de pourcentage de dopant. D'autre part, le coefficient d'absorption augmente avec l'augmentation de la composition de dope.

L'analyse par spectroscopie infrarouge des échantillons élaborés confirme la présence de ZnSe par l'apparition de la bande d'élongation de la liaison Zn-Se à 888 cm⁻¹.

Le spectre d'émission (PL) montre deux bandes de transition. La première émission est attribuée à la transition entre la bande de valence et la bande de conduction de ZnSe massif (Eg=2.7 eV). Et les autres bandes d'émissions correspondent à la présence de différents défauts dans le ZnSe.

Notre travail a montré que les solutions solides ZnSe-Fe élaborées par CBD ont de bonnes propriétés optiques. Le gap optique augmente par rapport à celui de ZnSe massif. Ces compositions trouveront donc leurs applications dans les procédés d'optique comme les cellules solaires ou la fabrication des LED (Diode électro luminescentes).

Bibliographies

[1] D.L.D.Elodie, Synthèse et Fonctionnalisation des nanoparticules d'or pour des appli cations en optique. Perspective en photocatalyse, thèse L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1(2010).

[2] F. Gode, C. Gümüs, M. Zor, journal of crystal grawth 299(2007) 136-141.

[3] B. Steitz, Y. Axmann, H. Hofmann, Petri- Frint, jour of luminescence 128(2008) 92-98.

[4] ZHOU Limei, XUE Yuzhi, LI Jianfeng, Journal of Environmental Sciences Supplement (2009) S76–S79.

[5]. Ivashchenko a,n, I.P.Buryk a, A.S.Opanasyuk b, D.Namc, H.Cheong c, Ja.G. Vaziev b,V.V.Bibyk, Materials Science in Semiconductor Processing 36(2015) 13–19.

[6] Dong Zhu n, WeiLi n, Hong-MeiWen, ShengYu, Zhao-YiMiao, AnKang, AihuaZhang, Biosensors and Bioelectronics 74(2015)1053–1060.

[7] abdelhafid souici, etude des proprietes optiques et structurales de nanoparticules de ZnS et PbS induites par radiolyse, université mentouri-constantine(2009).

[8] Qi Zhang, huiqiao Li,Ying Ma,Tianyou Zhai. ZnSe nanostructures: Synthesis, properties and applications. <u>Progress in Materials Science</u> (2016)472-535.

[9] M. Arslan, A. Maqsood , A. Mahmood , A. Iqbal, journal Materials Science in Semiconductor Processing 16 (2013) 1797–1803.

[10] R.Corriu, N.T.Anh. Chimie Moléculaire .Sol-gel Et Nanomatériau, Ed Ecole Polytechnique (2011)

[11] S .Etienne, D. Laurent, E. Gaudry, P. Lagrange, J. Ledieu, Steinmetz, Les Matériaux de A à Z, ed dunod (2008)

[12] P.A. Luque, M.A. Quevedo-Lopez, A. Olivas, Matériels Lettres 106(2013)49-51

[13] L. Sujata Devi, K. Nomita Devi, B. Indrajit Sharma, H. Nandakumar Sarma, Journal of Applied Physics Volume 6, issue 2.(2014)PP 06-14

[14] H.Lekiket, « ELABORATIONT ET CARACTERISATION DES FILMS ZnS PAR BAIN CHIMIQUE »Thèse Doctorat en Science des Matériaux université Frères Mentouri Constantine (2016). [15] Audrey Chapelle. « Elaboration et caractérisation de films minces nanocomposites obtenus par pulvérisation cathodique radiofréquence en vue de leur application dans le domaine des capteurs de CO2 ». Doctorat de L'université de Toulouse (2012).

[16] N. Benchihib, « Diagnostic d'un Plasma de Procédé de Couches Minces par Pulvérisation Cathodique », Thèse Doctorat en Science des Physique Université Frères MENTOURI CONSTANTINE (2015).

[17] S.Abed, « Élaboration et Caractérisation de Couches minces d'Oxyde de Zinc Obtenues par Spray Pyrolyse » Thèse de Magister en Physique de Science des Matériaux (2006).

[18] M. Paul, « Laser et Applications », Laboratoire Traitement du Signal et Instrumentation.Université Jean Monnet Saint- Étienne. Equipe de Recherche (2003)

[19] O. Jean – Christophe, «OPTIMISATION DU DEPOT PAR ABLATION LASER DE FILMS MINCES D'ALUMINE ET DE CARBONE TETRAEDRIQUE AMORPHE PUR ET DOPE ; PROPRIETES DES COUCHES ET INTEGRATION DANS LA FABRICATION DE COMPOSANTS MEMS RF », Thèse Doctorat DE L'UNIVERSITÉ DE LIMOGES (2003)

[20] M.Edderiet, «L'Ultra-Vide pour L'Epitaxie par Jets Moléculaires», Institut des NanoSciences de Paris (INSP) Université Pierre et Marie Curie & CNRS.

[21] A. Mennad, « Les techniques de dépôt de couches minces et leurs applications », Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER 42004, Tipaza, Algeria. (2015).

[22] Lyacine ALOUI. « DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR D'Al, Cu ET Fe EN VUE D'ELABORATION DE FILMS COMPOSES DE PHASES INTERMETALLIQUES ». Doctorat de L'université de Toulouse. (2012)

[23] Romain BACHELET, « Couches minces d'oxydes élaborées par voie sol-gel, épitaxiées et nanostructurées par traitements thermiques post-dépôt », Thèse de doctorat, Universite de Limoge(2006).

[24]R. CORRIU, N.TRONG ANH. livre « CHIMIE MOLECULAIRE SOL-GEL ET NANOMATERIAUX».

[25] Marie BUFFIERE, « Synthèse et caractérisation de couches minces de Zn(O,S) pour application au sein des cellules solaires à base de Cu(In,Ga)Se₂ ». Thèse de doctorat, Université de Nantes (2011).

[26] Dr. AH. SOUICI. « Physique des Semi-conducteurs ». Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux et Catalyse. Faculté des Sciences Exactes Université de Bejaia, Algérie (2014)

[27] Alain. Chovet, Pasal. Masson, « Physique des Semi-conducteurs ». Ecole Polytechnique, université de Marseille. Département Micro-électronique et Télécommunication. (2005)

[28] R.BENBRAHIM – ESTF, «THEORIE GENERALE SIMPLIFIEE DES SEMI-CONDUCTEURS».

[29] Mme KHEDIM SIHAM ep.BOUAYED. « ASPECT DE MODELISATION DES PROPRIETES PHYSIQUES DES ALLIAGES SEMICONDUCTEURS II-VI A APPLICATION PHOTOVOLTAIQUE ». Thèse Docteur de l'Université de Tlemcen.

[30] Alain. Chovet, Pasal. Masson, « Cours de Physique des Semi-conducteurs », École
Polytechnique, Université de Marseille. Département Micro-électronique et
Télécommunication.

[31]CHARLES Kittel, « physique de l'état solide », 2^{eme}cycle, école d'ingénieurs à paris, 7^{éme} édition DUNOD (1998).

[32]N.A.OKREKE, A.J.EKPUNOBI, «ZnSe buffer layer deposition for solar cell application », Journal of Non-Oxide Glasses (2011) p 31-36.

[33] B.WISSAM, « Etude des Propriétés Optoélectroniques et Magnétiques des Composés ZnX/CdX Dopés par des Métaux de Transition ». Thèse Docteur de l'Université ABDELHAMID IBN BADIS de MOSTAGANEM(2014).

[34] j.julien, « Emission infrarouge sous champ électrique dans le cristal de ZnSe dopé au chrome » thèse Docteur de l'Ecole Polytechnique Spécialité Physique (2009).

[35] B,AICHA,« Etude des propriétés optiques linéaires des nanocristaux de ZnSe et CdTe dispersés dans la matrice cristalline de KH2PO4 » thèse en Magister en PHYSIQUE (2004).

[36]JIN ZHONG ZHONG, livre «OPTICAL PROPERTIES AND SPECTROSCOPY OF NANMATERIALS » University of Catifornia, Santa cruz USA.

[37] M.ALI AKSAS « ELABORATION DES NANOCRISTAUX SEMICONDUCTEUR ET ETUDE DE LEURS PROPIETES STRUCTURALES ET OPTIQUE ». Thèse Docteur de l'Université de Bejaia(2011).

[38]D.Lincot, R.Orteza-Borges, Journal of the electrochemical society 139 (1992) 1880

[39]Ranzhai, Shubowang, Haiyanxu, Haowang, Materials letters 59(2005)1497-1501

[40]H.SANA, «Elaboration et caractérisation des couches minces de sulfure de cadmium (CdS) préparées par bain chimique (CBD)», Thèse MAGISTER EN PHYSIQUE, UNIVERSITE MENTOURI-CONSTANTINE (2009).

[41]B.Siham, « Elaboration et caractérisation de couches minces CdS par bain chimique CBD pour application photovoltaïque», Thèse de doctorat LMD en physique, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran(2015).

[42]R.B.Kale, C.D. Lokhande, «Room temperature deposition of ZnSe thin films by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method», Materials Research Bulletin 39 (2004) 1829–1839.

[43] Aixiang Wei, Xianghui Zhao, Jun Liu, Yu Zhao, «Investigation on the structure and optical properties of chemically deposited ZnSe nanocrystalline thin films», journal homepage Physica B 410 (2013) 120–125.

[44] K. Kenza, «Élaboration et caractérisations physicochimique des couches minces de sulfure d'étain par spray ultrasonique : Effet des sources d'étain», Thèse Magister en physique, Université Mohamed Khider-Biskra (2013).

[45] P. HERVB. L. K. J. VANDAMME « GENERAL RELATION BETWEEN REFRACTIVE INDEX AND ENERGY GAP IN SEMICONDUCTORS » Infared Phys. Technol. Vol. 35, No. 4, pp. 609-615, 1994

[46] A.HADJADJ, «Synthèse de nanoparticules de ZnS et études de leurs propriétés structurales et optiques », Thèse magister en physique, UNIVERSITE MENTOURI CONSTANTINE 1 (2014).

[47] Lei Wang, Lixin Cao, Ge Su, Wei Liu, Chenghui Xia, Huajian Zhou, « Preparation and characterization of water-soluble ZnSe:Cu/ZnS core/shell quantum dots », Applied Surface Science 280 (2013) 673–678

Kanta Yadav, Neena Jaggi, « Effect of Ag doping on structural and optical properties of ZnSe nanophosphors » Materials Science in Semiconductor Processing 30 (2015) 376–380

[48] Taj Muhammad Khan. Tayyaba BiBi « Compatibility and optoelectronic of ZnSe nano crystalline thin film » Chin. Phys. B Vol. 21, No. 9 (2012) 097303

[49] Hao Zhang. Yuan Fang «Temperature dependent photoluminescence of surfactant assisted electrochemically synthesized ZnSe nanostructures», Journal of Alloys and Compounds 781 (2019) 201e208

[50] Guichun Mo, Xinxin He, Chunqin Zhou, Dongmei Ya, Jinsu Feng, Chunhe Yu, Biyang Deng, « Sensitive detection of hydroquinone based on electrochemiluminescence energy transfer between the exited ZnSe quantum dots and benzoquinone », Sensors and Actuators B 266 (2018) 784–792

[51] Rongqiao Chen. Chune Guo. Wubo Chu, « ATR-FTIR study of Bacillus sp. and Escherichia coli settlements on the bare and Al2O3 coated ZnSe internal reflection element », Chinese Chemical Letters 30 (2019) 115–119.

[52] Hao Zhang. Yuan Fang «Temperature dependent photoluminescence of surfactant assisted electrochemically synthesized ZnSe nanostructures » Journal of Alloys and Compounds 781 (2019) 201e208

[53] I.T. Zedan, A.A. Azab , E.M. El-Menyawy « Structural, morphological and optical properties of ZnSe quantum dot thin films » Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 154 (2016) 171–176

[54] Hongyi Qin, Wenping Jian, Yinan Zhang, Taesung Kim, Zhenhua Jiang, Dong Jiang, Dahui Sun, « A simple and novel route for the synthesis of water soluble ZnSe quantum dots using the Nano-Se as the reaction intermediate » Materials Letters 67 (2012) 28–31

Résumé

Dans ce travail, des nanoparticules semi-conducteurs de ZnSe ont été élaboré avec des différents taux de dopage en fer. Pour étudier l'effet de dopage sur les propriétés optiques de ZnSe. Le ZnSe-Fe a été synthétisés par la CBD (Chimical Bath Deposition).

Les résultats de la caractérisation des couches minces par la spectroscopie UV-visible nous a permis de constater que le cristal ne présente pas beaucoup de défauts et que le dépôt est de bonne qualité. Les films présentent une bonne transmittance optique. Et le gap optique augmente par rapport à celui de ZnSe massif.

Les spectres FTIR ont permis d'observer les liaisons chimiques existantes dans les solutions solides de ZnSe-Fe et confirmer la présence de ZnSe. Et la profilométrie montre que l'épaisseur et l'indice de réfraction diminuent avec l'augmentation de pourcentage de dopant. D'autre part, le coefficient d'absorption augmente avec l'augmentation du taux de dopant.

Mots-clés : nanoparticule de ZnSe, dopage en fer, CBD, gap optique, propriété optique, solution solide.